

Vol. 2 Núm. 1 (2019)

Artículo: Inspección no destructiva de vacíos en MOSFET de Potencia

Autores:

José Brito del Pino Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Chimborazo

Felipe Brito del Pino Transmissions Department, Corporación Nacional de Telecomunicaciones

Moshe Brito del Pino Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Chimborazo

DOI: <https://doi.org/10.37135/unach.ns.001.03.05>

Reporte de Visitas

